ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

STATE OF STA



PACHETЫ

и испытания на прочность

МЕТОДЫ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ ФРАКТОГРАФИИ

P 50-54-22-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ (Госстандарт СССР)

Воесовзий научно-исследовательский институт по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Утверждены Приказом ВНИИНМАШ № 263 от 27 августа 1987 г.

Расчеты и испытания на прочность. Метеды стереосмопической фрактографии

Рекомендации

P 50-54-22-87

Москва, 1987

РЕКОМЕНДАЦИИ

Расчеты и испытания на прочность.	P 50-54-22-87
Метолы стереоскопической фрактографии	
OKCTY 4109	

Рекомендации (Р) регламентируют требования к проведению стереофрактографического анализа поверхности разрушения.

Р распространяются на изломы твердых тел и устанавливают единые требования к методам исследования микромеханизмов разрушения посредством качественных и количественных оценок рельефа поверхности при стереоскопическом наблюдении.

Р рассчитаны на работников научно-исследовательских институтов, опытно-конструкторских бюро и заводских лабораторий.

Общие положения.

І.І. Назначение и область применения.

- I.I.I. Настоящие Р предназначвны для количественного определения геометрических параметров рельефа поверхности разрушения и регламентируют методы исследования объектов, подлежащих и поддающихся наблюдению и фотографированию в световых и электронных микроскопах, с привлечением аппарата фотограмметрии.
- I.I.2. Р устанавливают единие требования к проведению стереофрактографического анализа поверхности разрушения: получению стереопар, определению третьей координаты для построения в дальнейшем на основе результатов обмера стереопар геометрической модели рельефа поверхности разрушения.

1.2. Основные понятия.

- І.2.І. Фрактография стереоскопическая (стереофрактография) метод изучения микромеханизмов разрушения материалов по строению поверхности излома в пространсть нном отображении.
- I.2.2. Фотограмметрия дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров и взаимного расположения различных объектов по измерениям их положений на фотоснимках.
- I.2.3. Стереопара сочетание двух изображений одного объекта, полученных фотосъемкой с двух различных точек наблюдения.
- I.2.4. Стереомодель объемная модель, получаемая при стереонаблюдении объекта либо стереопар.
 - 1.2.5. Параллакс разность координат изображения одной и

той же точки на снимках стереспары, в системе координат объекта.

$$P_{r} = X_{0} - X_{1} \text{ (cm.n.1.3)},$$

Ось X расположена в ногмальной к оптической оси прибора плоскости, перпендикулярна оси поворота при съемке стереопар способом наклона образца (см.п.3.2) и параллельна направлению смещения при съемке способом плоско-параллельного смещения (см.п.3.3).

- 1.2.6. Стереоскоп, стереокомпаратор, стереопланиметр, стереограф и др. бинокулярные оптические приборы для индивидуального наблюдения стереспар, качественной и количественной оценки рельефа поверхности разрушения.
- І.2.7. Превышение разность высот выбранных точек поверхности разрушения.

1.3. Принятые обозначения:

 разность углов наклона объекта при съемке стереопары, угол конвергенции, град;

 Δh - превышение, мм;

Р - параллакс, мм;

 $_{\Delta}
ho$ - разность параллансов выбранных двух точек объекта, мм;

 м - кратность увеличения изображений, составляющих стереопару, крат;

смещение объекта в плоскости, перпендикулярной оптической оси прибора, мм;

Н - рабочее расстояние, мм;

 $oldsymbol{arphi}$ - кратность фотографического увеличения стереопары, крат;

X₀У₀ - координаты выбранной точки на базовом снимке стереопары (см.3.2.1 и 3.3.1), мм;

 x_4y_4 - то же, на втором снимке стереопары (см.3.2.2 и 3.3.2),мм.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ

- 2... Обраплы и оборудование.
- 2.1.1. Качественный и количественный анализ методом стерес-

фрактографии проводят на чистых изломах образцов или деталей, либо на отнечатках-ренликах с этих изломов.

- 2.1.2. Для получения стересскопических пар используют растворовые (РЭМ), проснечивающие электронные (ПЭМ) или световые (СМ) микроскопы,
- 2.1.3. Наблюцение, а также качественный и поличественный анализ стереомодели производят с помощью специальных приборов (см.1.2.6). Допускается количественный анализ стереопар без специальных приборов см.настоящие Р. п.4.2. Приложение.
 - 2.2. Подготовка образцов для исследования.
- 2.2.1. Подготовка образцов для исследования проводится в состветствии с рекомендациями "Расчет и испытания на прочность в машиностроении. Методы исследования изломов металлов" [14].

2.3. Порядок проведения исследования.

Для фрактографического анализа рекомендуется следующая последовательность операций:

- 2.3.1. визуальный осмотр поверхности разрушения;
- 2.3.2 наблюдение с помощью лупы или бинокулярного шикроскопа с малым увеличением (до IO-I5 крат);
- 2.3.3. наблюдение с помощью бинокулярного микроскопа с постепенно нарастающим повышением кратности увеличения, чтобы получить представление о макрорельефе поверхности разрушения и установить взаимное расположение его характерных областей для последующего анализа стереомодели исследуемого микроучастка с высокой кратностью увеличения;
- 2.3.4. проведение стереосъемки выбранного участка поверхности разрушения.

3. ПОЛУЧЕНИЕ СТЕРЕОПАР

Рекомендуется получение стереопар способом наклона или методом плоске -параллельного смещения образца. Допускается использование и других способов.

- 3.1. Общие требования к съемке стереопар.
- 3.I.I. При съемке стереопар в РЭМ растр электронного микроскопа рекомендуется ориентировать таким способом, чтобы одна из сторон кадра была парадлельна оси наклона.
- 3.1.2. Во время съемки стереопары (при изменении угла наилона) не допускается перефокусировка изменением тока линз. Перефокусировка производится только перемещением образца вдоль оптической оси микроскопа.
- 3.1.3. При съемке стереопар способом плоско-параллельного смещения последнее рекомендуется задавать параллельно стороне кадра.
- 3.1.4. Необходимо, чтобы все стороны кадрирующей рамки прибора имели четко обозначаемые выступы или впадины для облегчения последующего ориентирования каждого из снимков стереопары с минимальным взаимным перекосом.
 - 3.2. Оъемка способом наклона образца.
- 3.2.1. После выбора объекта и ракурса съемки выполнить первый (базовый) счимок в положении Θ =0 либо $\Theta/2$.
- 3.2.2. Наклонить объект по отношению к исходному положению относительно оси X на угол конвергенции (см.п.1.2.5). Величина и знак Θ вависят от конкретных условий съемки. На практике этот угол обычно выбирают от 5^0 до 15^0 , но возможны и другие его значения (см. Приложение).
- 3.2.3. Не изменяя токи линз и величину сигнала, сфокусировать (см.п.3.1.2) и выставить в прежнее положение изображение горизонтальным смещением образца.
 - 3.2.4. Выполнить второй снимок стеропары.

- 3.3. Съемка способом плоско-параллельного смещения образца.
- 3.3.1. После выбора объекта и рекурса съемки выполнить первый (базовый) снимок.
- 3.3.2. Задать объекту некоторое горизонтальное смещение (см.п.3.1.3), величина которого определяется экспериментально и должна обеспечить необходимый стереоэфјект.
 - 3.3.3. Выполнить второй снимок стереопары.

4. AHAJING CTEPEONAP

Для получения прямого стереоэффекта при съемке методом наклона кадр, снятый под меньшим углом наклона относительно годи зонтальной плоскости, устанавливают для просмотра левым глазом, а под большим углом - для просмотра правым глазом. При этом ось наклона образца должна проходить перпендикулярно липии базиса (линии, соединяющей эрачки наблюдателя).

При анализе стереопар, полученных плоско-параллельним смещением, стереопары слепует располагать перекрытием внутрь, то есть перекрывающиеся части снимнов должны быть расположены навстречу друг другу.

- 4.1. Для анализа стереоизображения применяются прибот резличних типов. Количественный анализ с построением рельефа поверх ности эффективно выполнять с привлечением автоматизированных стереокомпараторов. Допускается производить подобный анализ и без специальной аппаратуры (см. Приложение).
- 4.1.1. В случае съемки стереопар способом наклона превышения на стереомодели поверхности разрушения определяют по формунам (полученным в приближении ортогонального проектирования):

$$\Delta h = \frac{\Delta P_X}{2M \sin \theta / 2} , \text{ при наклоне } \pm \theta / 2 , \qquad (I)$$

$$\Delta h = \frac{\text{Xo COS } \theta - \text{X}_1}{\text{M sin } \theta} , \text{ при наклоне } 0^{\circ} \dots \theta . \quad (2)$$

4.1.2. При съемке стереопар методом плоско-параллельного смещения объекта превышение определяется по формуле:

$$\Delta h = \frac{\Delta P_{x}}{6 + \Delta P} \cdot H \text{ , npw } P_{y} = const$$
 (3)

- 4.1.3. Допустимо измерение параллаксов примыми раздельными измерениями расстояний между тождественными заданными точками стереопар с применением любых способов измерений. Использование несложных приспособлений (см., например, Приложение настоящих Р) упрощает процесс измерений, но увеличивает их инструментальную погрешность.
- **4.1.4.** Измерения рекомендуется проводить на негативах стереопары.
- 4.1.5. Негативы устанавливают на предметных стеклах измерительного прибора с минимальным перекосом их координатных осей, связанных с микроскопом.
 - 5. ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
- 5.1. Суммарная инструментальная погрешность измерений включает: 5.1.1 погрешности определения кратности увеличения изображения на стереопарах;
- 5.I.2 погрешность определения угла наклона θ^0 , составляюшую 0,5 цены деления лимба гониометра прибора;
- 5.1.3 погрешности определения величины сдвига при съемке стереопар плоско-параллельным смещением;
- 5.I.4 погрешности определения положения проекции оси наклона на каждом изображении, составляющем стереопару;
 - 5.1.5 погрешность за счет усадки подложки фотоэмульсии;
- 5.1.6 погрешности определения фотоувеличения позитива стереопари;
- 5.1.7 погренность измерения параллакса, составляющую 0,5 цены деления измерительного приболо:

5.1.8 погрешность, возникающую при непараллельности координатных осей негативов, составляющих стереопару, расположенных на предметных стеклах измерительного приборе

 $\delta \Delta P = \sqrt{\Delta P^2 + \beta^2 (\Delta P L)^2}$.

где В - угол перекоса координатных осей снимков, рад;

 \mathcal{L} - расстояние между точками стереомодели, для которых рассчитывают превышения:

- 5.1.9 погрешность определения рабочего расстояния Н:
- 5.I.IO погрешность, **связанную** с искажением изображения в РЭМ.
- 5.2. Калибровку увеличения гекомендуется производить съемкой объектмикрометра или иного тест-объекта при том же рабочем расстоянии, при котором осуществляется съемка образца.
- 5.3. Для обеспечения достаточной точности приближения ортогонального проектирования съемку стереопар методом наклона рекомендуется производить при использовании РЭМ с соблюдением соотношения М:Н ≫5.10³мм, а при использовании ПЭМ - для увеличений свыше 500. Метод плоско-параллельного сдвига применяется для увеличений ниже 500 крат.
- 5.4. Уточненный расчет параметров стереомодели с учетом фактического построения изображения по законам центральной проекции следует осуществлять по рекомендациям, содержащимся в прилагаемом списке литературы.

припожение

1. Измерение стереопар без применения стереокомпараторов расширяет доступность метода стереоизмерений. Использование несложных приспособлений упрощост процесс измерений и поэволяет проводить их с высокой производительностью и без дополнительных вычислений. При этом для создания параллаксов значительной величины, котсрые погли бы быть измерены без специальной аппаратуры с удовлетворительной точностью, допускается использование углов конверсенции, превышающих 15°.

Ниже приводится метод обсчета стереопар, получаемых съемкой способом наклона.

Рекомендуется использовать углы 14.5° , 19.5° и 30° при наклоне 0° — θ (14.4° ; 19.2° ; 29° при наклоне 0° — θ (14.4° ; 19.2°) для них равны 0° и 0° . Для уменьшения θ погращности используется наибольшее значение угла, при котором еще не происходит перекрытия изображений интересующих деталей.

- І.І. Проведение измерений.
- 1.2. На стереопаре выбирается реперная точка, относительно которой будут измеряться превышения остальных точек. В качестве реперной удобно выбрать крайною левую или правую точку, т.к. в этом случае не будет изиеняться знак в расчетной формуле (вертикельная ось фотографии совпадает с направлением оси наклона).
- I.З. Фотостпечатки изготовляются с фотографическим увеличением 2 и более для уменьшения погрешности линейных измерений.
- I.4. Измеряются с погрешностью не более 0,5мм проекции на горизонтальную ось фотографий расстояний от реперной точки до других точек. Таким образом, при фотографическом увеличении 2 фактическом точность измерения будет не ниже 0,25мм.По расчетным формулам определяется превышение.

- 1.5. Непосредственно измеряются превышения (без дополнительных расчетов) с использованием кульмана.
- 1.5.1. При использовании расчетной формулы (1) фотографии стереопары изготовляются с фотографическим увеличением 2 и более крат.

При использовании формулы (2) фотографии изготовляются с неодинаковым увеличением: фотография образца с наклоном Θ - с фотографическим увеличением Φ =2 и более, фотография с нулевым наклоном - с увеличением Φ · cos Θ .

- I.5.2. Фотографии крепятся на доску кульмана таким образом, чтобы направление оси наклона совпадало с вертикалью кульмана, при этом реперные точки на обеих фотографиях должны лежать на одной вертикали. Фотографии должны лежать так же, как расположено поле эрения относительно детектора электронов (не повернуты на 180°), т.е. не должны меняться левая и правая стороны относительно оси наклона.
- 1.5.3. Проводятся вертикали через изображения точки на фотографиях стереопары, превышение которой относительно реперной точки определяется.
- I.5.4. Если реперная точка лежит слева от измеряемой и ближе к ней лежит вертикаль точки на фотографии с наклоном 0° или $\theta/2$, то определяемое превышение имеет знак плис, т.е. определяемая точка лежит выше реперной. Если ближе к реперной точке лежит вертикаль, проведенная на фотографии с наклоном 0° или $+\theta/2$, то искомое превышение имеет знак минус. Если реперная точка лежит справа, то знаки меняются.
- I.5.5. Измернется рассточние между проведенными вертикалями в мм. Превышение определяется, исходя из масштаба, приведенного в таблице I. Масштаб показывает, какая высота в мкм соответствует делению линейки в I мм. Таблица составлена для фотографического

увеличения $\Phi = 2$, масштаб изменяется обратно пропорционально Φ .

				Таблица I		
Угол наклона		Увеличение M				
	250	500	1000	10000		
14,5°(14,4°)	8	4	2	0,2		
19,5°(19,2°)	6	3	1,5	0,15		
30° (29°)	4	2	I	0,1		

І.5.6. Пример. Измерение глубины отпечатка твердости.
В качестве реперной точки выбран левый угол отпечатка. Схема крепления фотографий и измерения приведена в приложении на рис. І.
Ближе к реперной точке расположена вертикаль точки на фотографии с углом €, следовательно, измеряемая точка расположена ниже реперной, т.е. превышение имеет знак минус. Расстояние между вертикалями – І2мм. Учитывая, что при М = 1000, Ф = 2, €= 19.5° одному миллиметру соответствует I,5 мкм (см. табл.), превишение равно 18 мм.

I.6. Проведение измерения в соответствии с п.I.5.4 значительно ускоряется при использовании специальной линейки, крепящейся на кульман.

Линейка изготавливается из оргстекла. Ез высота Н (рис.2) определяется максимально применяемым фотографическим увеличением, и должна превышать на 5÷ 8 см размер фотографии при этом увеличении.

На обратной стороне линейки наносится штриховая вертикальная черта и перпендикулярно к ней наклеиваются шкалы. Шкалы можно изготовить из миллиметровой бумаги, нанеся на нее соответствующие обозначения. На одну линейку можно наклеить несколько узких шкал для разных углов и увеличений с промежутками между ними 15 мм. Каждая из шкал отградуирована в единицах превышения для соответствующего угла конвергенции или заданного плоско-параллельного смещения.

Освоение методик стереоизмерений полезно начинать с измерений объектов известной геометрической формы и размеров, например, отпечатков алмазных пирамид, полученных при измерении твердости. Особое внимание следует обращать на знаки высот.

- Проведение измерений с использованием специальной линейки.
 - І.7.І. Выполняются требования пп. І.5.І І.5.2.
- 1.7.2. Вертикальная черта линейки совмещается с измерлемой точкой на фотографии с наклоном Θ так, чтобы тонкая сплошная линия в центре линейки была строго параллельна оси наклона гониометра микроскопа или строго нормальна направлению плоско-параллельного смещения, и в то же время проходила через одноименные реперные точки стереопары, шкала подводится к той же точке на фотографии с наклоном O° .
 - I.7.3. На шкале считывается величина и знак высоты.
- 2. На рис. 2 изображена линейка для Φ = 2, M = 1000, 5000, =14,5°, 19,5° и 30°. Знаки высот представлены для случая, когда реперная точка лежит справа от измеряемой. Если реперная точка лежит слева, знаки меняются. Применение этой же линейки (со шкалами для указанных углов) допустимо для измерения стереопар с наклоном \pm θ /2, где углы наклона доляны быть 14,4°, 19,2°, 29°. Систематическая ошибка при этом относительно невелика: 1% от измеряемой высоты при θ = 14,4° и 3,5% при θ = 29°.

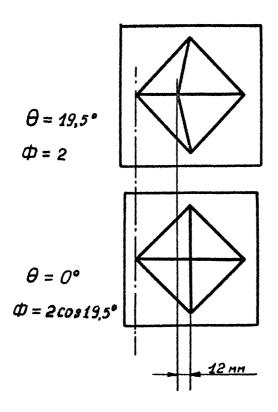
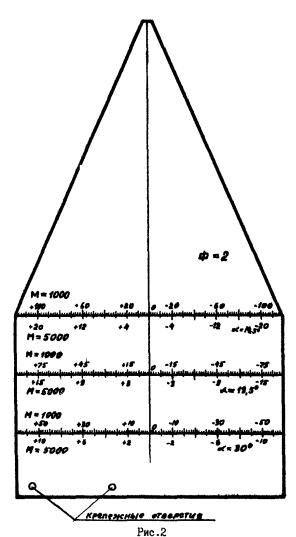


Рис. I. Схема креплении фотографий и проведении измерений на кульмане.



Линейка для кульмана для непосредственного измерения высот,

ЛИТЕРАТУРА

- І. Скиридов А.С. Стереофотограмметрия. М.: Гостехиздат, 1951.
- Гарелик И.С. Теория обработки стереопар, полученных в электронном микроскопе. - Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1965. # 4. с.109-114.
- Шиммель Г. Методика электронной микроскопим. М., Мир, 1972.
- 4. Boyde A., Journal of Mikroscopy, 1973, 98, 452 p.
- Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. Фотограмметрия. М.: Недра, 1974.
- Brock D. Some contributions of electron fractography to the theory of fracture. - Inter. Met. Rev., 1974, 19, p. 135-182.
- 7. Boyde A. Ross H.F. Photogrammetric Record, 1975, 8, 46 p.
- 8. Финковский В.Я., Мельник В.Н. Исследование геометрических искажений снимнов, полученных на растровом электронном микроскопе. Геодезия и картография. 1977, № 6, с.38-44.
- 9. Финковский В.Я., Мельник В.Н. Фотограмметрическая обработка снимков, полученных в растровом электронном микроскопе. Там же, 1978, * 9, c.46-52.
- Красовский А.Я., Степаненко В.А. Изучение механизма распространения трещин усталости в никеле методом количественной стереоскопической фрактографии. Проблемы прочности, 1978, В. II. с.86-94.
- Применение стереоскопической фрактографии для анализа сопротивления развитию трещин (В.А.Вайншток, А.Я.Красовский, Г.Н.Надеждин, В.А.Степаненко).— Проблемы прочности, 1978, № 11, с.101-108.

- 12. Степаненко В.А., Растровая и трансмиссионная стереоскопическая фрактография устелостных изломов. - Проблемы прочности, 1979. № 12. с.89-91.
- I3. Wilhelm S. Time and Cost Saving Method for the Preparation of Stereoscopic Pairs of SEM Micrographs. Practical Metallography, 1980, 17, p.554-559.
- Рачеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы исследования изломов метадлов. Рекомендации. - М., 1980.
- I5. Vztah lomove houzevnatosti a kritickeho otevreni trliny pri dynamickem zatezovani (A.J.Krasowsky, V.N. Krasiko, A.S.Stukaturova, S.Bilek, M.Holzmann, B.V.Vlach) Zvaranie, 31 (1982) c.11.322-326.
- Фрактография и атлас фрактограмм. Справочник под ред. М.Л.Бернштейна. - М.: Металлургия. 1982.
- 17. Сердюков В. М. Фотограмметрия. М.: Вища школа, 1983,
- 18. Гоулдетейн Дж., Ньюбери Д. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроэнализ. -М.: Мир. 1984, Кн. 1.
- 19. Спасский М.Н., Утевский Л.М., Этерошвили Т.В. Зав.лаборатория, 1984, т.45, № 7, с.613-616.
- 20. Спасский М.Н. Зав.лаборатория, 1984, т.50, № 3,с.19-24.
- Крамаренко И.В. К анализу стереоизображений поверхности разрушения при стереофрактографических исследованиях. – Проблемы прочности, 1985, № 3, с.84-87.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

І. РАЗРАБОТАНЫ Институтом проблем прочности АН УССР (годовная организация-разработчик), Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении, Киевским политехническим институтом, Физико-механическим институтом АН УССР, Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии им. Бардина, Всесоюзным научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта.

Исполнители: д.ф.-м.н. А.Я.Красовский, И.В.Крамаренко, чл.-корр. АН УССР О.Н.Романив, к.т.н. Л.П.Гранкова, В.М.Дусевич, к.т.н. В.В.Зима, к.т.н. М.Н.Спасский, к.т.н. В.А.Степаненко, д.т.н. Е.А.Шур.

- 2. Одобрены научно-методической комиссией по стандартизации в области фрактографии секции "Расчеты и испытания на прочность" HTC Госстандарта СССР.
- 3. Утверждены Приказом ВНИИНМАШ Госстандарта СССР № 263 от 27.08.87 г.
 - 4. Введены впервые.

Содержание

		CTP.	
I.	Общие положения		3
2.	Требования и проведению исследований	••••	4
з.	Получение стереспар		5
4.	Амализ стереопар	• • • • •	7
5.	Погрешность измерений		8
	Приложение		10
	Литература		16
	Информационные дамные		18

Расчеты и испытания на прочность. Методы стереоскопической фрактографии

> Рекомендации Р 50-54-22-87 Редактор Трайния А.И. Мл. редактор Еремеева Т.В.

> > ВНИИНМАШ Госстандарта СССР

Ротапринт ВНИИНМАШ 123007, Москва, ул. Шеногина, 4

Тираж 312 жм. Объем 0,7 уч.-изд.ж. Заказ № 4009-87-1